

**Contributors to this issue**

- Arroyo, P. 796  
Beeraiah, B. 884  
Belokon, Y. N. 822  
Brenna, E. 800  
Bulychev, A. G. 822  
Chan, A. S. C. 832  
Colleoni, S. 867  
Conti, P. 867  
De Amici, M. 867  
De Micheli, C. 867  
Faigl, F. 773  
Fan, H.-F. 808  
Fogassy, E. 773  
Fuganti, C. 800  
Fujisawa, H. 847  
Fujiwara, T. 847  
Gatti, F. G. 800  
Gerbier, P. 876  
Gobbi, M. 867  
Godovikov, I. A. 822  
Grazioso, G. 867  
Griengl, H. 838  
Haghighat, H. 862  
Hegedűs, L. 773  
Jaisankar, P. 788  
Kaboudin, B. 862  
Kabuto, K. 847  
Kataev, D. A. 822  
Knochel, P. 891  
Krzemiński, M. P. 788  
Łączkowski, K. Z. 788  
Larcher, N. 876  
Li, G.-Q. 816  
Li, X. 832  
Liang, Y.-M. 816  
Liao, T.-G. 808  
Liu, J. 832  
Liu, L. 779  
Lodwig, S. N. 847  
Lyssenko, K. A. 822  
Maleev, V. I. 822  
Malpezzi, L. 800  
Mal'fanov, I. L. 822  
Marull, M. 876  
Mennini, T. 867  
Miranda, A. 796  
Mori, K. 857  
Moskalenko, M. A. 822  
Murai, T. 847  
Namboothiri, I. N. N. 767  
Niu, Y.-N. 816  
North, M. 822  
Omata, K. 847  
Pakulski, M. M. 788  
Pálovics, E. 773  
Pascal, R. 876  
Paz, C. 796  
Pinto, A. 867  
Rai, V. 767  
Ren, J. 808  
Rossi, J.-C. 876  
Salas, V. 796  
Saveleva, T. F. 822  
Schindler, J. 773  
Segawa, M. 847  
Serra, S. 800  
Skrupskaya, T. V. 822  
Srikrishna, A. 884  
Sun, L. 779  
Taillades, J. 876  
Takahashi, T. 847  
Takeuchi, Y. 847  
Tamborini, L. 867  
Tang, M. 779  
Tappe, K. 891  
Ueberbacher, B. J. 838  
Unkefer, C. J. 847  
van der Lee, A. 876  
Wang, H. 779  
Weber, H. 838  
Wei, D. 779  
Wei, H.-L. 816  
Wu, L.-Y. 816  
Wu, Y. 832  
Xie, M.-J. 808  
Yan, Z.-Y. 816  
Yokomatsu, T. 862  
Zaidlewicz, M. 788  
Zárraga, M. 796  
Zhou, Y. 832  
Zhu, H.-J. 808